

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

AB

(11)Publication number : 11-326791

(43)Date of publication of application : 26.11.1999

(51)Int.Cl.

G02B 26/08

(21)Application number : 10-130776

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 13.05.1998

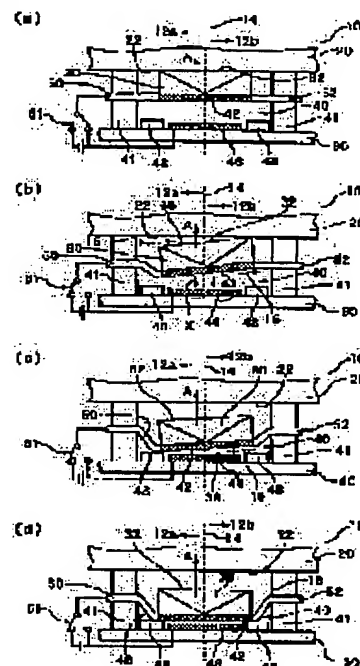
(72)Inventor : UEJIMA SHUNJI

(54) SPATIAL/OPTICAL MODULATING DEVICE AND ITS CONTROL METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a spatial/optical modulating device, capable of further accelerating processing speed, concerning the spatial/optical modulating device such as an optical switching element utilizing evanescent light.

SOLUTION: A switching part 30 provided with an extraction plane 32 can be moved in the state of inclining the direction of the extraction plane 32 in the case of moving it from the first position of ON state to the second position of OFF state or in the reverse direction. When such a switching part is moved while inclining the direction of the extraction plane 32, air 16 can be smoothly led into a space 38 generated just after the start of movement and since resistance with a fluid is reduced around the switching part 30 such that the resistance of air is reduced under moving as well, moving speed is accelerated so that response speed can be made high.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平 1 1 - 3 2 6 7 9 1

(43) 公開日 平成 1 1 年 (1 9 9 9) 1 1 月 2 6 日

(51) Int. Cl.

G02B 26/08

識別記号

庁内整理番号

F I

G02B 26/08

技術表示箇所

A

審査請求 未請求 請求項の数 1 2 O L (全 1 8 頁)

(21) 出願番号 特願平 1 0 - 1 3 0 7 7 6
(22) 出願日 平成 1 0 年 (1 9 9 8) 5 月 1 3 日

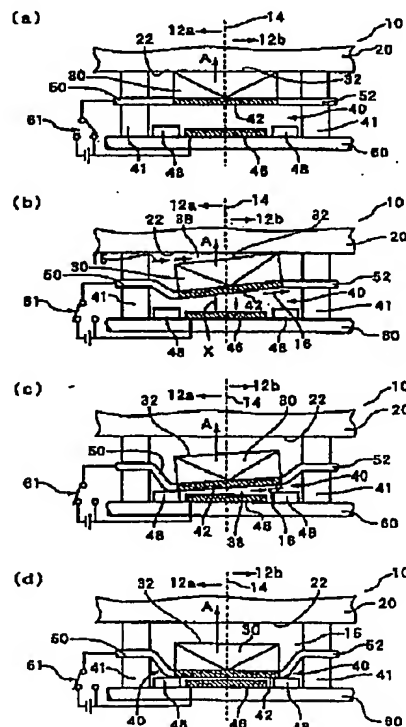
(71) 出願人 0 0 0 0 0 2 3 6 9
セイコーエプソン株式会社
東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
(72) 発明者 上島 俊司
長野県諏訪市大和 3 丁目 3 番 5 号 セイコ
ーエプソン株式会社内
(74) 代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外 2 名)

(54) 【発明の名称】 空間光変調装置および空間光変調装置の制御方法

(57) 【要約】

【課題】 エバネセント光を利用した光スイッチング素子などの空間光変調装置において、処理速度のさらに速い空間光変調装置を提供する。

【解決手段】 抽出面 3 2 を備えたスイッチング部 3 0 をオン状態の第 1 の位置からオフ状態の第 2 の位置、あるいはこの逆の方向に移動する際に、抽出面 3 2 の向きを傾けた状態で移動可能にする。抽出面 3 2 の向きを傾けた状態で移動すると、移動開始直後に生ずる空間 3 8 に空気 1 6 をスムーズに導入でき、また、移動中の空気の抵抗も少なくなるなど、スイッチング部 3 0 の周囲の流体との抵抗が小さくなるので移動速度が速くなり、応答速度を向上することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 平面要素を備えたスイッチング部と、このスイッチング部を前記平面要素が第 1 の方向を向く第 1 の位置、およびこの第 1 の位置から離れた第 2 の位置に移動可能な駆動手段とを有し、

この駆動手段は、前記スイッチング部の平面要素の向きを、移動初期、移動中または移動末期に、前記第 1 の方向に対し傾けることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 2】 請求項 1 において、前記スイッチング部の平面要素に前記第 1 の位置で接し、該平面要素の向きを前記第 1 の方向に規定する平面部材を有することを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 3】 請求項 1 において、前記駆動手段は、前記スイッチング部に対し、その重心に対し非対称な分布を備えた駆動力を印加可能であることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 4】 請求項 3 において、前記スイッチング部の重心が該スイッチング部の立体中心からずれていることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 5】 請求項 3 において、前記駆動手段は、前記スイッチング部を弾性的に支持する支持部材を備えており、この支持部材は、弾性定数の分布が前記スイッチング部の重心に対し非対称となる部分を具備していることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 6】 請求項 3 において、前記駆動手段は、前記スイッチング部に設けられた第 1 の電極と、この第 1 の電極に対峙する位置に設けられた第 2 の電極とを備えており、前記第 1 の電極の形状、第 2 の電極の形状、または第 1 および第 2 の電極の間隔が前記スイッチング部の重心に対し非対称となる部分を具備していることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 7】 請求項 3 において、前記駆動手段は、前記スイッチング部に設けられた第 1 の電極と、この第 1 の電極に対峙する位置に設けられた第 2 の電極とを備え、前記第 1 または第 2 の電極が前記スイッチング部の重心に対し非対称な形状の第 1 および第 2 の区画を形成するように分割されており、さらに、前記第 1 および第 2 の区画に異なったタイミングまたは電圧の電力を供給可能な電力供給部を備えていることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 8】 請求項 1 において、前記スイッチング部の平面要素は、前記第 2 の位置で前記第 1 の方向に対し傾いていることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 9】 請求項 8 において、前記駆動手段は、前記スイッチング部を弾性的に支持する支持部材を備えており、この支持部材は、弾性定数の分布が前記スイッチング部の重心に対し非対称となる部分を具備していることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 10】 請求項 8 において、前記駆動手段は、前記スイッチング部に設けられた第 1 の電極と、この第

1 の電極に対峙する位置に設けられた第 2 の電極とを備えており、前記第 1 および第 2 の電極の間隔が前記スイッチング部の重心に対し非対称となる部分を具備していることを特徴とする空間光変調装置。

【請求項 11】 請求項 8 において、前記スイッチング部が前記第 2 の位置で接触する支持台を有し、この支持台と前記スイッチング部との間隔が前記スイッチング部の重心に対し非対称となる部分を具備していることを特徴とする空間光変調装置。

10 【請求項 12】 平面要素を備えたスイッチング部を前記平面要素が第 1 の方向を向く第 1 の位置と、この第 1 の位置から離れた第 2 の位置とに移動可能な空間変調装置の制御方法であって、

前記スイッチング部に設けられた第 1 の電極、または、この第 1 の電極に対峙する位置に設けられた第 2 の電極が前記スイッチング部の重心に対し非対称な形状に分割された第 1 および第 2 の区画に対し、異なったタイミングまたは電圧で電力を供給する工程を有することを特徴とする空間変調装置の制御方法。

20 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信、光演算、光記憶装置、光プリンター、画像表示装置等に使用される光スイッチング素子（ライトバルブ）に適した空間光変調装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】光をオンオフ制御できる空間光変調装置としては液晶を用いたものが知られている。図 25 に、その概略構成を示す。この空間光変調装置は、光スイッチング素子 900 として実現されており、偏光板 901 および 908、ガラス板 902 および 903、透明電極 904 および 905、液晶 906 および 907 より構成され、透明電極間に電圧を印加することにより液晶分子の方向を変えて偏光面を回転させ光スイッチングを行うものである。例えば、このような光スイッチング素子（液晶セル）を二次元に並べて液晶パネルとして画像表示装置を構成することが可能である。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】この液晶を用いた光スイッチング素子（空間光変調装置）は、高速応答特性が悪く、たかだか数ミリ秒程度の応答速度でしか動作しない。このため高速応答を要求される、光通信、光演算、ホログラムメモリー等の光記憶装置、光プリンター等に対し液晶を用いた空間光変調装置は難しかった。また、液晶を用いた空間光変調装置では、偏光板により光の利用効率が低下してしまうという問題もあった。

【0004】これらの用途に対応できる、高速動作の可能な空間光変調装置が求められており、このため、光を制御できるスイッチング要素を機械的に動かして高速で変調できる空間光変調装置が開発されている。その 1 つ

は、マイクロミラーデバイスであり、このデバイスはミラーをヨークで旋回可能に支持し、ミラーの角度を変えて電氣的または光学的な入力に対応して入射光を変調して出射するようになっている。

【 0 0 0 5 】 また、反射機能あるいは透過機能を備えた平面要素を薄膜などで保持し、その平面要素を平行に動かして入射光を変調することが可能であり、そのような原理に基づき空間光変調装置を構成することも可能である。本願出願人が出願中の、光を全反射して伝達可能な導光部の全反射面に対しスイッチング部の抽出面を接触させてエバネセント光を抽出し、スイッチング部の 1 波長程度あるいはそれ以下の微小な動きによって、高速で光を変調制御可能な光スイッチング素子もその 1 つである。このエバネセント光を利用した光スイッチング素子は、スイッチング部を支持する弾性の薄膜と、全反射面に対峙した平面的な抽出面の位置を静電力で制御するための電極とを備えた駆動部によって駆動されるようになっている。駆動部により、導光部の全反射面にスイッチング部の抽出面が略接触した状態になると光を抽出して出射することができ、また、全反射面から抽出面を離すと光は抽出されないで光は出射されない。このように、エバネセント波を利用した光スイッチング素子は、全反射面に対し抽出面の位置を微小距離移動することにより入射光を変調することができるので、高速動作が可能な空間光変調装置の 1 つとして実現化に向けて鋭意開発が進められている。

【 0 0 0 6 】 空間光変調装置において、動作速度をさらに高速にすることは常に重要な課題であり、開発中のエバネセント光を利用した光スイッチング素子において同様である。そこで、本発明においては、エバネセント光を利用した光スイッチング素子のような、平面的な要素を備えたスイッチング部を移動制御して光を変調する機構を備えた空間光変調装置において、その動作速度をさらに高速化することができる空間光変調装置およびその制御方法を提供することを目的としている。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】 本願発明者らが上述したような平面的な要素を備えた光スイッチング素子の動作を研究したところ、微小な距離を高速で移動しながら行われるスイッチング動作においては、スイッチング部の抽出面と全反射面との間に封入される空気あるいは不活性ガスなどの流体の抵抗、あるいは、スイッチング部が移動する際の抵抗が無視できない抗力となっており、このような流体の抵抗を抑制することにより動作速度を大幅に向上できることを見出した。このような流体抵抗を低減するには、真空中で光スイッチング素子を動作させれば良いが、スイッチング部あるいは駆動部の周辺環境を真空にするためには耐圧容器などの付加部材が必要となり大型化およびコスト高の原因となる。また、製造過程においても、真空にするための工程が必要である。さ

らに、真空雰囲気でのみ使用可能な光スイッチング素子では、使用中に真空雰囲気が破られると一気に性能が低下したり、あるいは動作不能になる恐れがあるので信頼性についても問題がある。

【 0 0 0 8 】 そこで、本願の発明者らは、流体の抵抗をスイッチング部の動きによって低減できるようにしている。すなわち、本発明の空間光変調装置は、平面要素を備えたスイッチング部と、このスイッチング部を平面要素が第 1 の方向を向く第 1 の位置、およびこの第 1 の位置から離れた第 2 の位置に移動可能な駆動手段とを有し、この駆動手段は、スイッチング部の平面要素の向きを、移動初期、移動中または移動末期に、第 1 の方向に対し傾けることを特徴としている。まず、スイッチング部を移動初期に傾けることにより、スイッチング部が移動を開始するときにスイッチング部が離脱するために生じる空間にスムーズに流体を流入させることができるので流体による抵抗を削減することができる。また、移動中にスイッチング部を傾けることにより、平面要素が進行方向に対し傾くのでスイッチング部が移動する際に受ける流体の抵抗を削減することができる。そして、移動末期にスイッチング部を傾けることにより、スイッチング部が停止する際に閉じる空間から流体をスムーズに排出することができるので、流体による抵抗を削減することができる。

【 0 0 0 9 】 本発明の空間光変調装置においては、このようにスイッチング部の移動初期、移動中および移動末期の少なくともいずれかに平面要素の向きを傾けることにより流体の抵抗を削減することができ、移動初期、移動中および移動末期の全てあるいはいずれか 2 つの状態に傾けることにより、さらに流体による抵抗を削減することができる。したがって、スイッチング部の移動中の抵抗が減るので、移動速度は速くなり、変調処理速度を向上することができる。また、圧力を下げたり、あるいは真空にしなくても流体による抵抗を削減できるので、空間光変調装置を圧力容器化する必要もなく、通常の環境で使用することができる。したがって、動作速度が速く、信頼性の高い空間光変調装置を低コストで提供することができる。

【 0 0 1 0 】 特に、スイッチング部の平面要素に第 1 の位置で接し、この平面要素の向きを第 1 の方向に規定する平面部材を備えた空間光変調装置においては、平面部材によって流体の動きが制限されるので、スイッチング部が受ける抵抗が大きくなる。さらに、移動初期あるいは移動末期にスイッチング部を傾けることにより、第 1 の位置においてスイッチング部の平面要素と平面部材との間に生ずる空間に流体をスムーズに流入あるいは排出することができる。したがって、このような空間光変調装置において本発明を適用することにより、動作速度を大幅に向上することができる。上述したエバネセント波を利用した空間光変調装置（光スイッチング素子は、こ

のタイプの空間光変調装置であり、本発明はエバネセント波を利用した空間光変調装置に好適なものである。

【 0 0 1 1 】スイッチング部に対し、その重心に対し非対称な分布を備えた駆動力を印加することにより、スイッチング部を非対称な状態、すなわち、傾いた状態にすることができるので、移動初期、移動中あるいは移動末期にスイッチング部を傾けることができる。非対称な分布を備えた駆動力を印加する方法としては、スイッチング部の重心を立体中心からずらすことにより、スイッチング部に対し配位的には対称な分布の駆動力を、重心に対しては非対称な状態にすることができ、これによりスイッチング部を傾けることができる。

【 0 0 1 2 】また、駆動手段に、スイッチング部を弾性的に支持する支持部材を設け、この支持部材の弾性定数の分布を、少なくとも 1 部においてスイッチング部の重心に対し非対称となるようにすることによっても、重心に対し非対称な駆動力をスイッチング部に対し印加することができる。さらに、駆動手段が、スイッチング部に設けられた第 1 の電極と、この第 1 の電極に対峙する位置に設けられた第 2 の電極とを備え、スイッチング部に静電力を駆動力として印加できる場合は、第 1 または第 2 の電極の形状またはそれらの間隔の少なくとも 1 部をスイッチング部の重心に対し非対称な状態にすることにより、非対称な駆動力をスイッチング部に対し印加することができる。

【 0 0 1 3 】また、上記の第 1 または第 2 の電極をスイッチング部の重心に対しそれぞれ非対称な形状の第 1 および第 2 の区画に分け、これらの区画に異なったタイミングで、または、異なった電圧の電力を供給することによっても、非対称な駆動力をスイッチング部に対し印加することができる。

【 0 0 1 4 】さらに、スイッチング部は第 2 の位置において、第 1 の位置の向きに対し平行である必要はなく、むしろ第 2 の位置において傾いた状態にすることにより、移動初期、移動中および移動末期の傾いた状態との間でスムーズに移行することができる。したがって、さらに流体の抵抗を減らすことができ、動作速度を向上することができる。

【 0 0 1 5 】第 2 の位置でスイッチング部を傾いた状態にするには、駆動手段の支持部材の弾性定数をスイッチング部の重心に対し非対称にしたり、第 1 および第 2 の電極の間隔を変えたり、スイッチング部が第 2 の位置で接触する支持台とスイッチング部との間隔をスイッチング部の重心に対し非対称にする方法がある。

【 0 0 1 6 】

【発明の実施の形態】（第 1 の実施の形態）図 1 に、本発明に係る空間光変調装置 1 0 の概略構成を示してある。本発明の空間光変調装置 1 0 は、光を全反射して伝達可能な導光部 2 0 の全反射面 2 2 に対し、透光性の抽出面 3 2 を備えたスイッチング部 3 0 を接触させてエバ

ネセント光を抽出し導光部 2 0 の入射光 7 0 を導光部 2 0 から出力できる、エバネセント波を利用した光スイッチング素子である。この光スイッチング素子 1 0 は、スイッチング部 3 0 の 1 波長程度あるいはそれ以下の微小な動きによって、入射光 7 0 を高速で変調（オンオフ制御）することができ、スイッチング部 3 0 を駆動するために静電力とばね力を用いた駆動部 4 0 が設けられている。

【 0 0 1 7 】光スイッチング素子の構成を更に詳しく説明すると、光スイッチング素子は、ガラス製で入射光 7 0 の透過率の高い光ガイド（導光部、カバーガラス）2 0 を備えており、全反射面 2 2 で入射光 7 0 が全反射するように全反射面 2 2 に対し適当な角度で入射光 7 0 が入射される。そして、この全反射面 2 2 に対し、図 1

（ a ）に示すように、スイッチング部 3 0 の抽出面 3 2 が全反射面 2 2 と平行な向き（第 1 の方向）で接近あるいは密着してエバネセント光を抽出できる位置（第 1 の位置）になると、導光部 2 0 から入射光 7 0 がスイッチング部 3 0 に抽出される。本例のスイッチング部 3 0 は抽出された入射光 7 0 を導光部 2 0 にむけて反射可能なマイクロプリズム 3 3 を備えており、抽出された光は導光部 2 0 を通ってほぼ垂直な出射光 7 2 となり出力される。一方、図 1 （ b ）に示すように、スイッチング部 3 0 が第 1 の位置から離れて、抽出面 3 2 が全反射面 2 2 から離れた位置（第 2 の位置）になると、入射光 7 0 は全反射面 2 2 で全反射され導光部 2 0 からエバネセント光として抽出されない。したがって、出射光 7 2 は得られない。

【 0 0 1 8 】このように、本例の光スイッチング素子 1 0 においては、スイッチング部 3 0 を第 1 および第 2 の位置に移動することにより、入射光 7 0 を出射光 7 2 として変調することができる空間光変調装置である。したがって、光スイッチング素子 1 0 を用いて出射光 7 2 をオンオフ制御できるので、光スイッチング素子をアレイ状に配置して画像表示装置を構成するなど、先に説明した液晶あるいはマイクロミラーデバイスなどの空間光変調装置と同様に用いることができる。さらに、エバネセント光は、スイッチング部 3 0 を波長程度あるいはそれ以下の距離を移動することにより制御できるので、スイッチング部 3 0 を非常に高速で動作させることが可能であり、動作速度の速い光スイッチング素子として実現することができる。

【 0 0 1 9 】スイッチング部 3 0 を駆動するために、光スイッチング素子 1 0 は、スイッチング部 3 0 の下方に光スイッチング部 3 0 を動かす駆動部 4 0 の層と、および駆動部 4 0 を制御する駆動用 IC が構成されたシリコン基板（ IC チップ）6 0 の層を備えている。駆動部 4 0 は、スイッチング部 3 0 のシリコン基板 6 0 の側（下側）3 7 に設けられたアドレス電極（第 1 の電極）4 2 と、シリコン基板 6 0 の上面にアドレス電極 4 2 に対峙

して設けられたベース電極（第2の電極）46とを備えている。そして、これらの電極42および46に電源部61から直流電力が供給され、静電力を用いてスイッチング部30を図1（b）に示す第2の位置に駆動できるようになっている。さらに、駆動部40は、スイッチング部30の周囲に配置されたポスト41からスイッチング部30に延びた薄膜状で弾性のあるヨーク（支持部材）50および52を備えており、これらヨーク50および52の弾性力によってスイッチング部30を図1（a）に示す第1の位置に保持できるようになっている。このように、本例の光スイッチング素子においては、駆動部40の電極42および46の間で生ずる静電力と、ヨーク50および52の弾性力とのバランスによってスイッチング部30の位置を制御し、入射光70を姿勢調整できるようになっている。

【0020】さらに、本例の光スイッチング素子10においては、ポスト41が基板60と導光部20との間隔を一定に保つスペーサとしての機能も備えており、基板60と導光部20の間にスイッチング部30が移動するために必要な空間が確保されている。また、ポスト41に対しスイッチング部30を支持するヨーク50および52、さらにアドレス電極42は導電性薄膜材であり、例えばAl膜、Pt膜およびAg膜などが考えられるが、本例では、ポロンドープされた導電性および弾性のあるシリコン薄膜で一体に構成されており、ヨーク50および52を介してアドレス電極42に電源部61から電力を供給できるようになっている。さらに、基板60の表面には、ベース電極46と並んでスイッチング部30の第2の位置のポジションを決めるストッパ48が設けられており、第2の位置においてアドレス電極42がベース電極46と直に接触して密着しないようにストッパ48の高さが調整されている。

【0021】図2に、本例の光スイッチング素子のスイッチング部30を下から見た様子を示してある。略直方体状の対称な形状のスイッチング部30は、その立体中心点（体心）14aに対して対称な4方向に放射状に延びているヨーク50および52によりポスト41から支持されている。本例の光スイッチング素子においては、体心14aを通り図面の上下に延びる方向に立体中心線14を仮定すると、この立体中心線14の図面上の左側の区画12aと右側の区画12bに配置された各々2本のヨーク50とヨーク52は材質および厚みは同じで、幅が変えられており、ヨーク50の幅Wがヨーク52の幅Wよりも狭くなっている。このため、駆動部40の一部として弾性的にスイッチング部30を支持するヨーク50とヨーク52は、その弾性力、すなわち、バネ係数が異なり、左側の区画12aの弾性力が右側の区画12bの弾性力よりも弱くなる。このように、本例の光スイッチング素子においては、スイッチング部30が立体中心線14の左右で異なった弾性定数のヨーク（支持部

材）50および52で支持されている。一方、本例のスイッチング部30は左右の形状が対称なので体心14aと重心14bの位置は一致しており、このため、スイッチング部30は重心14bに対し左右で非対称な弾性定数を備えた支持部材によって支持されている。したがって、この光スイッチング素子10の駆動部40の電極42および46に電力を供給して静電力でスイッチング部30を駆動すると、左右でアンバランスな力がスイッチング部30に作用する。この結果、スイッチング部30は全反射面22に対し水平に動かず、傾いた状態で移動する。

【0022】図3に、本例のスイッチング部30が傾いた状態で移動する様子を段階的に示してある。図3

（a）は図1（a）に示したスイッチング部30が第1の位置にある状態を示しており、この第1の位置では、スイッチング部30の抽出面32が導光部20の全反射面22に接し、第1の方向A、すなわち、本例においては図面の上方を向き、光スイッチング素子10は出射光を出力するオン状態になっている。この第1の位置においては、駆動部40の電極42および46に対して電源部61から電力は供給されておらず、スイッチング部30はヨーク50および52の発生する弾性力によって導光部20の全反射面22に押し付けられ、抽出面32と全反射面22がほぼ密着した状態となっている。

【0023】次に、図3（b）に示すように、電源部61をオンし、駆動部40のアドレス電極42とベース電極46に電力を供給するとこれらの電極42および46の間に静電力が働きスイッチング部30がベース電極46に引き寄せられる。本例においては、アドレス電極42およびベース電極46の面積、形状および間隔は立体中心線14に対称に分布しているので、左右対称な静電力がスイッチング部30に作用する。しかしながら、静電力に対抗するように働くヨーク50および52の弾性力は、上述したようにヨーク50および52の幅が異なるので左右で弾性係数が異なり、発生する弾性力も異なる。この結果、スイッチング部30に作用する駆動力の分布は立体中心線14の左右で異なり、図3（b）に示したスイッチング部30を第1の位置から第2の位置に移動する過程の移動初期においては左側の区画12aの駆動力が右側の区画12bの駆動力よりも大きくなる。したがって、スイッチング部30の左側の区画12aの方が先に移動を開始し、これに続いて右側の区画12bが移動を開始し、移動初期において抽出面32が第1の方向Aに対し傾いた状態となる。

【0024】抽出面32が傾いた状態で移動を開始すると、図3（b）に示すように、抽出面32はその左側から徐々に全反射面22から剥離し、抽出面32と全反射面22との間に空間38が形成される。そして、この空間38にスイッチング部30の周囲の流体、本例においては空気16が流入し、スイッチング部30が第2の位

隙に向かって第 1 の方向 A と反対側の矢印 X の方向に移動を開始する。そして、スイッチング部 3 0 が移動すると、空間 3 8 は徐々に右側に広がりながら大きくなり、その空間 3 8 に徐々に空気 1 6 が流入する。このように、抽出面 3 2 が傾いた状態で移動が開始されると、初期に全反射面 2 2 との間に形成される空間の体積は非常に小さく、そこに流入する空気の量も少なくて済むので空気抵抗は非常に小さい。これに対し、抽出面 3 2 を第 1 の方向 A に向けて全反射面 2 2 と平行な状態に保ったまま移動を開始すると、移動初期に抽出面 3 2 の全体が剥離するために形成される隙間が非常に大きくなり、流入する空気の量も多くなる。したがって、空気の抵抗は非常に大きい。このため、本例のように、移動初期に抽出面 3 2 の向きを第 1 の方向 A に対し傾けることにより、空気抵抗を減少することが可能であり、移動初期における駆動力が小さくて済み、移動が開始されるまでの時間を短縮することができる。

【 0 0 2 5 】特に、本例のエバネセント光を利用した光スイッチング素子 1 0 においては、抽出面 3 2 と全反射面 2 2 との間に若干の隙間が生じ、さらに抽出面 3 2 の角度が変わるとエバネセント光の抽出量が極端に低下すると共に出射光の方向も変わる。したがって、出射光が所定の方向に出力されるオンの状態から出射光が出力されない、あるいは出射光の方向が変わるオフの状態にすばやく変化する。このため、移動初期に抽出面 3 2 の角度を変えることにより、オン状態からオフ状態への移行速度を非常に速くすることができる。

【 0 0 2 6 】スイッチング部 3 0 は図 3 (b) に示すように、移動中も進行方向 X に対し傾いた状態となる。したがって、移動方向 X に存在する流体 (空気) に対し、スイッチング部 3 0 の底面、すなわち、アドレス電極 4 2 は傾いた状態で進み、空気 1 6 はアドレス電極 4 2 の進行方向に対し傾いた表面に沿ってスムーズに流れ空気抵抗は小さい。これに対し、抽出面 3 2 を第 1 の方向 A に保ったまま、アドレス電極 4 2 が進行方向 X に垂直な状態で移動すると、アドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 との間で空気 1 6 を圧縮するようになるので、空気抵抗は大きい。このように、移動中においても、スイッチング部 3 0 の抽出面 3 2 を傾けることにより、空気抵抗を減らすことができ、移動速度を速くすることができる。

【 0 0 2 7 】図 3 (d) は、先に図 1 (b) で説明したスイッチング部 3 0 が基板 6 0 のベース電極 4 6 にもっとも接近して停止した第 2 の状態を示しており、本例の光スイッチング素子 1 0 においては、この第 2 の位置でスイッチング部 3 0 の抽出面 3 2 は第 1 の位置と同様の方向 A を向くようになっている。しかしながら、図 3

(c) に示すように、スイッチング部 3 0 が停止直前の移動末期においても、抽出面 3 2 は第 1 の方向 A に対し傾いている。このため、アドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 との間の空間は、立体中心線 1 4 に対し左側の区画

1 2 a の側から徐々に小さくなる。したがって、アドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 との間の空気は空間 3 8 が斜めに徐々に狭くなるので、右側の区画 1 2 b の方向にスムーズに流れ、アドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 との間から放出される。この結果、移動末期においてもアドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 との間にある流体 (空気) 1 6 による抵抗は非常に小さくなり、スイッチング部 3 0 は第 2 の位置にすばやく到達する。また、移動末期においてスイッチング部 3 0 が空気抵抗を受け難いので安定した位置に停止する。

【 0 0 2 8 】本例の光スイッチング素子 1 0 は、電源部 6 1 をオフすることにより、電極 4 2 および 4 6 の間の静電力がなくなるので、駆動部 4 0 のヨーク 5 0 および 5 2 の弾性力でスイッチング部 3 0 が図 3 (d) に示した第 2 の位置から、図 3 (a) に示した第 1 の位置に移動する。この際は、右側の区画 1 2 b のヨーク 5 2 の弾性力が左側の区画 1 2 a のヨーク 5 0 の弾性力よりも大きくなるので、スイッチング部 3 0 に対しては右側に大きな駆動力が作用する。したがって、抽出面 3 2 が第 1 の方向 A に対し図面の左側に傾いた状態で移動を開始し、図 3 (a) ないし図 3 (d) に示した状態を逆の順番で通り第 2 の位置から第 1 の位置に移動する。このため、スイッチング部 3 0 が第 2 の位置から第 1 の位置に移動する際もスイッチング部 3 0 の周囲に存在する気体の抵抗を抑制することができ、移動速度を向上することができる。このように、本発明の光スイッチング素子 1 0 は、オンオフ動作 (変調動作) の際に、いずれの方向に移動するときもスイッチング部 3 0 が第 1 の方向 A に対し傾いて剥がれ始め、傾いた状態で移動し、さらに傾いた状態から第 1 の方向 A に向きながら停止する。このため、いずれの状態でもスイッチング部 3 0 が受ける空気 1 6 の抵抗を小さくすることができ、高速で移動し、応答速度の速い光スイッチング素子、すなわち、空間光変調装置を提供することができる。

【 0 0 2 9 】図 4 に、本例の光スイッチング素子 1 0 の移動時間を、スイッチング部 3 0 が傾かず移動する光スイッチング素子の移動時間と比較して示してある。図 4 (a) は、スイッチング部 3 0 が第 1 の位置から第 2 の位置、すなわち、オン状態からオフ状態に切替わる際のベース電極 4 6 とアドレス電極 4 2 の距離 (間隔) d と、切替え所要時間 (経過時間) T との関係を示してある。スイッチング部 3 0 の抽出面 3 2 が常に第 1 の方向 A を向いて移動し、アドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 に対し常に平行に移動する場合は、スイッチング部 3 0 に対し以下の式 (1) に示す静電力 F_s と、ヨーク 5 0 および 5 2 の弾性力 F_e と、さらに、空気の抵抗力 F_a が主に作用し、一点鎖線 8 1 a に示すようなカーブを描いて移動する。

$$【 0 0 3 0 】 F_s = \epsilon S V / d \cdots (1)$$

ただし、 ϵ は流体 (空気) の誘電率、 S は電極の面積、

11

d は電極間の距離、V は電圧を示す。

【0031】これに対し、本例の光スイッチング素子 10 においては、空気抵抗 F_a が上述したように削減されるので、静電力 F_s が大きくスイッチング部 30 に作用する。その結果、実線 80a に示すように、経過時間 T が ΔT_1 ($t_2 - t_1$) ほど短縮され、スイッチング部 30 の移動速度、すなわち、応答速度が向上する。

【0032】図 4 (b) は、第 2 の位置から第 1 の位置、すなわち、オフ状態からオン状態に切換わる際のスイッチング部 30 の移動経過を示してある。第 2 の位置から第 1 の位置に移動する間は、上述したように静電力 F_s は作用せず、スイッチング部 30 に対してはヨーク 50 および 52 の弾性力 F_e と、空気抵抗 F_a が作用する。そして、スイッチング部 30 の向きを第 1 の方向 A に保ったまま移動する場合は、空気抵抗 F_a が大きく作用し、一点鎖線 81b のようにスイッチング部 30 が移動する。これに対し、本例の光スイッチング素子 10 においては、空気抵抗 F_a が削減されているので、実線 80b に示すように ΔT_2 ($t_5 - t_4$) ほど速く移動できる。したがって、本例の光スイッチング素子 10 は、オンからオフに移動する速度も、オフからオンに移動する速度も速くなり、全体の応答速度を向上することができる。

【0033】このように、スイッチング部 30 を第 1 の位置から第 2 の位置、あるいはその逆方向に移動するときに、抽出面 32 の向きを傾けることにより空気抵抗を小さくし、応答速度を速くすることができる。スイッチング部 30 を傾けて移動するには、上記のように、スイッチング部 30 の重心 14b に対し非対称な分布の駆動力を作用させれば良く、このため、上記では、重心 14b を通る立体中心線 14 に対する左右に位置するヨーク 50 および 52 の幅を変えてそれぞれのヨークのばね係数を変え、スイッチング部 30 にヨーク 50 および 52 から印加される左右の弾性力の分布を非対称にしている。ヨークのばね係数を変える要素はヨークの幅 W だけに限定をされないことはもちろんである。例えば、図 5 に、ヨーク 50 および 52 の厚み U を変えて、ばね係数を調整することができる。図 5 に示した例では、立体中心線 14 の左側の区画 12a に位置するヨーク 50 の厚み U を右側の区画 12b に位置するヨーク 52 の厚み U より薄くしてあり、上記の例と同様にヨーク 50 のばね係数がヨーク 52 のばね係数よりも小さくなるようにしている。したがって、図 5 に示した光スイッチング素子 10 においても、スイッチング部 30 は上記と同様に動き、応答速度を速くすることができる。

【0034】さらに、上記では、ヨーク 50 および 52 の幅 W あるいは厚み U によってヨークの断面積を変えることによってそれぞれのヨーク 50 および 52 のばね係数を変えているが、図 6 に示すようにヨーク 50 および 52 の材質を変えてばね係数を変えることも可能であ

12

る。図 6 に示した光スイッチング素子 10 においては、左側の区画 12a に位置するヨーク 50 と、右側の区画 12b に位置するヨーク 52 にばね係数の異なった材質、例えば、ボロンドープされたシリコン膜であれば、ボロンの濃度を変えたり、あるいは、他の不純物をドープすることによってばね係数を変えた部材を用いている。もちろん、シリコン膜の代わりに、有機性樹脂の薄膜などをばね係数の異なるヨークの材料として採用することも可能である。

10 【0035】また、図 7 に示すように、一方のヨークに材質の同じ薄膜、あるいは材質の異なる薄膜を貼り付けることによって左右のヨーク 50 および 52 のばね係数を変えることができる。図 7 に示した光スイッチング素子 10 においては、右側の区画 12b に位置するヨーク 52 を材質の異なる 2 つの層 52a および 52b によって形成しており、他方の区画 12a に位置するヨーク 50 は 1 つの材質によって形成している。このような方法によっても左右に配置されたヨーク 50 および 52 のばね係数を調整することが可能であり、上述したよう
20 に、スイッチング部 30 を傾いた状態で移動させることができる。

【0036】さらに、上記では、ヨーク 50 および 52 のばね係数を変えることにより、スイッチング部 30 に印加される弾性力の分布を非対称にしているが、ヨーク 50 および 52 の配置を左右で変え、スイッチング部 30 の重心 14b の周囲のばね定数の分布を非対称にすることも可能である。

【0037】図 8 は、先に説明した図 2 に対応する図面であり、本例の光スイッチング素子 10 においては、立体中心線 14 の左側の区画 12a に 1 本のヨーク 50 を配置し、右側の区画 12b に 2 本のヨーク 52 を配置してある。このようなヨーク 50 および 52 の配置を採用すると、右側の区画 12b の方がヨーク 52 の本数が多く、弾性力が大きくなる。したがって、左右の弾性力の分布がアンバランスになるので、上述した例と同様にスイッチング部 30 は第 1 の位置の向き（第 1 の方向）に対し傾いた状態で移動し、空気抵抗を小さくすることができる。

【0038】図 9 には、立体中心線 14 の左側の区画 12a にはヨークを配置せず、右側の区画 12b にのみヨーク 52 を配置してスイッチング部 30 を支持した例を示してある。この光スイッチング素子 10 においては、スイッチング部 30 が右側の区画 12b でのみ弾性的に支持されるので、立体中心線 14 に対し非対称な駆動力がスイッチング部 30 に作用する。したがって、上記と同様に移動の初期、間および末期においてスイッチング部 30 は傾いた状態となり、移動中の空気抵抗を削減できるので、応答速度の速い光スイッチング素子 10 を提供することができる。

50 【0039】なお、上記においては、図 1 (b) あるい

は図 3 (d) に示すように、スイッチング部 3 0 がベース電極 4 6 にもっとも近づいた第 2 の位置においてアドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 が平行になり、抽出面 3 2 が第 1 の位置の向き A と略同じ方向を向いて停止する例を示してある。しかしながら、第 2 の位置において抽出面 3 2 が第 1 の方向 A に対し傾いた状態とすることも有効である。

【 0 0 4 0 】 図 1 0 は、スイッチング部 3 0 が移動末期に傾いた状態となり、そのままの状態ではヨーク 5 2 の弾性力 F_e と、電極 4 2 および 4 6 によって生ずる静電力 F_s とがつりあい停止する例を示してある。すなわち、本例の光スイッチング素子 1 0 のヨーク 5 0 および 5 2 は、左側の区画 1 2 a のヨーク 5 0 のばね係数が、右側の区画 1 2 b のヨーク 5 2 のばね係数よりも小さく、静電力 F_s が働いたときに、左側の区画 1 2 a においてはスイッチング部 3 0 のアドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 の近傍に達しストッパ 4 8 で停止しているのに対し、右側の区画 1 2 b ではアドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 の近傍に達しないところで力がつりあっている。したがって、スイッチング部 3 0 は傾いた状態で停止している。

【 0 0 4 1 】 このような傾いた状態で停止していると、移動末期に傾いた状態からアドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 と平行な位置になるまで移動する時間を省くことができ、また、逆に移動初期にアドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 から傾いた状態で剥離する時間も省くことができる。さらに、第 2 の位置では、抽出面 3 2 の向きが全反射面 2 2 と平行である必要はなく、光スイッチング素子 (空間光変調装置) としての性能上はまったく問題がない。そして、スイッチング部 3 0 は移動を開始するとすでに傾いた状態になっているので、空気抵抗が少なくでき高速に移動できる。このように、第 2 の位置においてスイッチング部 3 0 を傾いた状態にすると、移動中の空気抵抗を削減できると共に、スイッチング部 3 0 の姿勢を変える時間も省くことが可能であり、さらに応答時間を短縮し、非常に高速で動作可能な光スイッチング素子を提供することができる。

【 0 0 4 2 】 図 1 1 に示した光スイッチング素子 1 0 も、第 2 の位置においてスイッチング部 3 0 が傾いた状態で停止するようになっている。このため、本例の光スイッチング素子においては、第 2 の位置でスイッチング部 3 0 を支持する左右のストッパ 4 8 a および 4 8 b の高さを変え、スイッチング部 3 0 の立体中心線 1 4 の左右でスイッチング部 3 0 の移動可能な間隔を非対称にしている。このように高さを異なるストッパ 4 8 a および 4 8 b を設けることにより、スイッチング部 3 0 のアドレス電極 4 2 の右側の部分は、先にストッパ 4 8 b に当たって停止し、傾いた状態となる。したがって、ヨーク 5 0 および 5 2 あるいは電極 4 2 および 4 6 が左右対称な分布となっても第 2 の位置ではスイッチング部 3

0 は傾いた状態となり、この状態から移動開始するとき、あるいはこの状態に停止する移動末期における空気の抵抗を少ないことができる。したがって、スイッチング部 3 0 の移動時間を短縮でき、応答速度の速い光スイッチング素子を提供することができる。なお、上記に示した例でも同様であるが、これらのストッパ 4 8 a あるいは 4 8 b は、アドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 に直に接触するのを防止する度当たりとなり、それぞれの電極が接触して短絡したり、あるいは、電荷による吸着が発生してはがれなくなるのを防止する機能も備えている。

【 0 0 4 3 】 図 1 2 には、ベース電極 4 6 の一方の側のみストッパ 4 8 c を設けた光スイッチング素子 1 0 を示してある。上記のように、ストッパ 4 8 の高さをスイッチング部 3 0 の重心 (立体中心線) の左右で非対称にする代わりに、ストッパ 4 8 の配置を立体中心線 1 4 の左右で非対称にすることによっても、第 2 の位置でスイッチング部 3 0 を傾いた状態で停止できる。ストッパ 4 8 の分布を非対称にする場合は、アドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 が接触する可能性があるので、本例においては、アドレス電極 4 2 の外面を絶縁部材の層 4 9 でコーティングしてアドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 が直に接触することがないようにしている。

【 0 0 4 4 】 (第 2 の実施の形態) 以上の例では、スイッチング部 3 0 に対し、その重心に対し非対称な駆動力を作用させ、スイッチング部 3 0 を傾けた状態で移動するために、ヨーク 5 0 あるいは 5 2 のばね係数、配重などを変えて重心に対する弾性力の分布を制御しているが、逆に、スイッチング部 3 0 の重心 1 4 b の位置を非対称な位置に移動することによって重心 1 4 b の周りの駆動力の分布を非対称にすることも可能である。

【 0 0 4 5 】 図 1 3 に、スイッチング部 3 0 の立体中心線 1 4 の左側の区画 1 2 a に重り (バランサ) 3 1 を追設して重心 1 4 b を左側の区画 1 2 a に移設した光スイッチング素子 1 0 を示してある。なお、本実施の形態および以下に示す実施の形態において、上述した実施の形態と共通する部分については同じ符号を付して説明を省略する。本例の光スイッチング素子 1 0 においては、重心 1 4 b が体心 1 4 a を通る立体中心線 1 4 から左側にずれているので、左右の区画 1 2 a および 1 2 b の質量が異なる。したがって、スイッチング部 3 0 が鉛直方向に移動するように配置されているのであれば、この左右の区画 1 2 a および 1 2 b の質量の相違は、重力加速度の相違、すなわち重量相違として作用する。このため、左右の区画 1 2 a および 1 2 b に同じ弾性力 F_e および静電力 F_s が作用しても左の区画 1 2 a が重いので上記の実施の形態と同様にスイッチング部 3 0 は傾いて移動する。一方、スイッチング部 3 0 が水平方向に移動するように配置されているのであれば、弾性力 F_e および静電力 F_s の作用する質量が相違するので、移動するとき

の加速度が異なる。したがって、この場合でもスイッチング部 3 0 は傾いた状態で移動する。

【 0 0 4 6 】 このように、本例の光スイッチング素子 1 0 においても、スイッチング部 3 0 は移動初期、移動中および移動末期において傾いた状態で移動するのでスイッチング部 3 0 の周囲の流体（多くは空気であり、もちろん空素などの不活性気体であってももちろん良い）から受ける抵抗力を削減することができる。したがって、上記の実施の形態と同様に応答速度のさらに速い光スイッチング素子を提供することができる。

【 0 0 4 7 】（第 3 の実施の形態）さらに、静電力 F_s の分布を調整してスイッチング部 3 0 に対する駆動力の分布を重心 1 4 b に対し非対称にすることも可能であり、これによりスイッチング部 3 0 を傾けて移動させることができる。静電力 F_s は、先に式（1）で示したように、電極の面積 S および電圧 V に比例し、電極間の距離 d に反比例するので、これらの要素のいずれかについて、その重心 1 4 b の周りの分布を非対称にすることにより非対称な静電力を得ることができる。

【 0 0 4 8 】 図 1 4 は、先に示した図 2 に対応する図面であり、スイッチング部 3 0 の下面 3 7 に設けられたアドレス電極 4 2 の形状を立体中心線 1 4 の左右でアンバランスにして重心 1 4 b に対し非対称な静電力 F_s が得られるようにしている。すなわち、本例のアドレス電極 4 2 は、左側の区画 1 2 a の面積が右側の区画 1 2 b の面積に対して広いほぼ台形状となっている。したがって、左側の区画 1 2 a で発生する静電力が右側の区画 1 2 b で発生する静電力より大きい。このため、スイッチング部 3 0 を静電力を用いて第 1 の位置から第 2 の位置に移動するときに静電力の大きな左側の区画 1 2 a が先に移動を開始し、その結果、スイッチング部 3 0 は上記の実施の形態と同様に傾いた状態で移動する。一方、第 2 の位置から第 1 の位置に移動するときは、本例の光スイッチング素子 1 0 では静電力が作用しないのでヨーク 5 0 および 5 2 による弾性力が左右の区画で一定であるとする略平行な状態でスイッチング部 3 0 は移動する。

【 0 0 4 9 】 なお、アドレス電極 4 2 の形状をスイッチング部 3 0 の底面 3 7 の形状から変えたと、アドレス電極 4 2 に対し電力を供給する役目を兼ね備えたヨーク 5 0 および 5 2 との電気的な接続が取り難くなる。このため、本例においては、スイッチング部 3 0 の底面 3 7 の縁にそって接続用の電極 4 2 l を設けてアドレス電極 4 2 とヨーク 5 2 とを電気的に接続している。

【 0 0 5 0 】 図 1 5 に、立体中心線 1 4 の左右の区画 1 2 a および 1 2 b でアドレス電極 4 2 の面積を変えた異なる例を示してある。本例の光スイッチング素子 1 0 においては、アドレス電極 4 2 がほぼ T 字型となっており、左側の区画 1 2 a に底面 3 7 よりやや大き目のほぼ長方形のアドレス電極 4 2 a が設けられ、これに接続

するように、右側の区画 1 2 b にはそのほぼ中央に左側の電極 4 2 a の半分程度の面積で方形のアドレス電極 4 2 b が設けられている。本例に限らず、アドレス電極 4 2 がスイッチング部 3 0 の立体中心線 1 4 に対し非対称で面積が異なるような形状であれば、左右の区画 1 2 a および 1 2 b で生ずる静電力の大きさが異なるので、上記のようにスイッチング部 3 0 を傾いた状態で駆動することができる。したがって、空気抵抗が少なく、応答速度の速い光スイッチング素子を提供することができる。もちろん、アドレス電極 4 2 の代わりに、ベース電極 4 6 の形状を変えることも可能であり、あるいは両方の電極 4 2 および 4 6 の形状を非対称にして静電力の分布を非対称にすることも可能である。

【 0 0 5 1 】 図 1 6 に、アドレス電極 4 2 あるいはベース電極 4 6 の形状を非対称にする代わりに、アドレス電極 4 2 およびベース電極 4 6 との間隔 d を立体中心線 1 4 に対し非対称にした例を示してある。本例の光スイッチング素子 1 0 においては、左側の区画 1 2 a のアドレス電極 4 2 a の厚みに対し、右側の区画 1 2 b のアドレス電極 4 2 b の厚みが大きくなっている。したがって、スイッチング部 3 0 がオン状態の第 1 の位置に居るときは、右側の区画 1 2 b のアドレス電極 4 2 b とベース電極 4 6 の間隔 d が、左側の区画 1 2 a の間隔 d よりも狭くなっている。このため、アドレス電極 4 2 およびベース電極 4 6 に電力が供給されると、右側の区画 1 2 b の静電力の方が左側の区画 1 2 a の静電力よりも大きくなる。したがって、本例の光スイッチング素子においては、スイッチング部 3 0 が第 1 の位置から第 2 の位置に移動するときは、上記の実施の形態と異なり、右側の区画 1 2 b の側から剝離して傾いた状態で移動を開始する。

【 0 0 5 2 】 一方、第 2 の位置に到達した移動末期においては、厚みの大きな右側のアドレス電極 4 2 b の方が先にベース電極 4 6 に当たり、次に左側のアドレス電極 4 2 a がベース電極 4 6 に当たって停止する。このため、移動開始のときとは異なった向きに傾いてスイッチング部 3 0 は停止する。さらに、この第 2 の位置から第 1 の位置に移動するときは、静電力が切られるので、ヨーク 5 0 および 5 2 の弾性力によってスイッチング部 3 0 が移動する。この際、第 2 の位置においてスイッチング部 3 0 は傾いた状態になっているので、移動初期および移動中も傾いたままとなり、さらに、第 1 の位置に到達すると、スイッチング部 3 0 の抽出面 3 2 が導光部 2 0 の全反射面 2 2 に当たる。このため、抽出面 3 2 の向きは傾いた状態から全反射面 2 2 に密着する向きに方向を変え、オン状態となる。

【 0 0 5 3 】 このように、本例の光スイッチング素子 1 0 は、移動初期、移動中および移動末期において傾いた状態となり、さらに、第 2 の位置においても傾いた状態で停止する。したがって、移動速度が速く、オンオフの

移動期間も短くなり、応答速度の速い光スイッチング素子を提供することができる。

【0054】なお、本例においては、アドレス電極 4 2 の厚みを左右で変えて、アドレス電極 4 2 がベース電極 4 6 に当たって停止するようにしている。このため、直にアドレス電極 4 2 とベース電極 4 6 が接触すると短絡などの問題があるので、アドレス電極 4 2 を絶縁部材 4 9 でコーティングして直に接触するのを防いでいる。

【0055】図 1 7 に、アドレス電極 4 2 の代わりに、ベース電極 4 6 の厚みを変えた例を示してある。本例の光スイッチング素子 1 0 においては、立体中心線 1 4 の左側の区画 1 2 a のベース電極 4 6 a の厚みに対し、右側の区画 1 2 b のベース電極 4 6 b の厚みを大きくしてある。したがって、図 1 6 に基づき説明した例と同様に、スイッチング部 3 0 が第 1 の位置にあるときは、右側の区画 1 2 b のベース電極 4 6 とアドレス電極 4 2 の間隔 d が左側の区画 1 2 a よりも短くなり、より大きな静電力が発生する。このため、上記の例と同様にスイッチング部 3 0 は傾いて移動を開始する。

【0056】一方、第 2 の位置でスイッチング部 3 0 が停止するときは図 1 7 に示してあるように、ベース電極 4 6 の高さが左右で異なるので、このベース電極 4 6 にスイッチング部 3 0 が当たって傾いた状態で停止する。このため、第 2 の位置から第 1 の位置に移動するときは、本例でもスイッチング部 3 0 は傾いた状態で移動し、いずれの方向でも空気による抵抗を削減し応答速度を改善することができる。

【0057】〔第 4 の実施の形態〕上記の例では、電極 4 2 および 4 6 の面積あるいは間隔を変えて静電力の分布を非対称にしているが、さらに、静電力を印加するタイミングを変えることにより、スイッチング部 3 0 の重心に対し非対称な分布を持った駆動力を作用させることができる。

【0058】図 1 8 に、立体中心線 1 4 の左右の区画 1 2 a および 1 2 b で静電力を印加するタイミングを変えられるようにアドレス電極 4 2 を左右 4 2 a および 4 2 b に分割した光スイッチング素子 1 0 を示してある。本例においては、アドレス電極 4 2 が立体中心線 1 4 に沿って 2 つの電極 4 2 a および 4 2 b に分割されており、ここの電極 4 2 a および 4 2 b は立体中心線 1 4 に対し非対称な形状になっている。したがって、ここの電極 4 2 a および 4 2 b に別々のタイミングで電力を供給することにより、立体中心線 1 4 に対し非対称な分布を持つ駆動力をスイッチング部 3 0 に作用させることができる。

【0059】図 1 9 および図 2 0 に、本例の光スイッチング素子 1 0 の動作を示してある。また、図 2 1 に、それぞれの電極 4 2 a および 4 2 b に電力を供給する電源部 6 1 a および 6 1 b の動作（制御）をタイミングチャートを用いて示してある。まず、図 1 9 (a) に示すよ

うに、左右のアドレス電極 4 2 a および 4 2 b に電源部 6 1 a および 6 1 b から電力が供給されていないときは、駆動部 4 0 のヨーク 5 0 および 5 2 によってスイッチング部 3 0 は抽出面 3 2 が全反射面 2 2 に密着したオン状態（第 1 の位置）となっている。

【0060】次に、時刻 t 1 1 に電源部 6 1 a のスイッチが入り、左側の区画 1 2 a のアドレス電極 4 2 a に電力が供給されると、左側の区画 1 2 a では静電力が作用する。時刻 t 1 2 に静電力が適当な力に達すると、図 1 9 (b) に示すように、スイッチング部 3 0 は傾いた状態で移動を開始し、抽出面 3 2 が全反射面 2 2 に対し斜めになって隙間（空間）3 8 が形成されオフ状態となる。この空間 3 8 は徐々に大きくなるので空気 1 6 がスムーズに流入し、空気抵抗が少ない状態でスイッチング部 3 0 の移動が速やかに進む。

【0061】時刻 t 1 1 から時間 T 1 0 だけ遅れた時刻 t 1 3 に右側の区画 1 2 b のアドレス電極 4 2 b に電力を供給する電源部 6 1 b がオンすると、右側の区画 1 2 b でも静電力がスイッチング部 3 0 に作用する。この結果、図 2 0 (a) に示すように、スイッチング部 3 0 は適当な角度に傾いた状態で右側の部分にも剥離力が作用して、角度を保った状態で第 2 の位置に向かって移動を行う。この移動中もスイッチング部 3 0 は、移動方向に対して傾いた状態となっているので、空気抵抗は少なく、高速で移動することができる。あるいは、所定を応答速度を得るために必要な静電力が小さくて良いので、光スイッチング素子 1 0 を駆動するために必要な電力消費を少なくすることができるという効果もある。

【0062】図 2 0 (b) に示すように、スイッチング部 3 0 がベース電極 4 6 に接近して停止する第 2 の位置に達すると、図 2 0 (a) から図 2 0 (b) に移行する移動末期においてスイッチング部 3 0 が傾いた状態から略平行な状態になり、ベース電極 4 6 とアドレス電極 4 2 との間の空気もスムーズに排出される。このように、本例の光スイッチング素子 1 0 においても、移動初期、移動中および移動末期においてスイッチング部 3 0 が傾いた状態となるので、応答速度をさらに向上でき、あるいは、光スイッチング素子の駆動電力を低減することも可能となる。

【0063】スイッチング部 3 0 が第 2 の位置から第 1 の位置に移動する際も、時刻 t 1 4 に右側の区画 1 2 b のアドレス電極 4 2 b に対する電力供給を遮断すると、右側の区画 1 2 b の静電力がなくなるので、ヨーク 5 2 の弾性力によってスイッチング部 3 0 が傾いた状態で移動を開始する。そして、それから時間 T 1 1 遅れた時刻 t 1 5 に左側の区画 1 2 a のアドレス電極 4 2 a に対する電力供給も遮断すると、スイッチング部 3 0 は適当な角度に傾いた状態で第 2 の位置から第 1 の位置に移動する。そして、時刻 t 1 6 にスイッチング部 3 0 が第 1 の位置に到達し、抽出面 3 2 が全反射面 2 2 に平行で密着

した状態になると、本例の光スイッチング素子 10 は、入射光を出射光として変調して出力するオン状態になる。

【0064】このように、本例、および上記の実施の形態で説明した光スイッチング素子 10 は、オンからオフ、そしてオフからオンと空气中あるいは不活性ガスなどの流体中で高速で動かすことが可能であり、真空にしないで応答速度が速い、あるいは低消費電力の空間光変調装置を実現できる。

【0065】図 22 および図 23 に、ベース電極 46 を左右に分割した例を示してある。また、これらの左右に分割したベース電極 46 a および 46 b に対し、タイミングおよび電圧 V を変えて電力を供給する様子を図 24 のタイミングチャートを用いて示してある。図 22

(a) に示すように、本例の光スイッチング素子 10 においては、ベース電極 46 が立体中心線 14 の左右の区画 12 a および 12 b の電極 46 a および 46 b に分離され、互いに絶縁されており、電源部 61 から個別に制御することにより双方の区画 12 a および 12 b で生じる静電力を制御することができるようになっている。このため、電源部 61 は、左側のベース電極 46 a に接続されている電源ユニット 62 と、右側のベース電極 46 b に接続されている電源ユニット 63 を備えており、さらに、これらの電源ユニット 62 および 63 からそれぞれの電極 46 a および 46 b に供給される電圧を制御することができるコントロールユニット 66 を備えている。本例の光スイッチング素子 10 も上記の例と同様に、電極 42 および 46 に電力が供給されていない状態では、ヨーク 50 および 52 の弾性力によってスイッチング部 30 は第 1 の位置にあり、オン状態となっている。

【0066】時刻 t21 に、電源ユニット 62 から左側のベース電極 46 a に電圧 V1 の電力が供給され、電源ユニット 63 から右側のベース電極 46 b に電圧 V2 の電力が供給される。この際、左側の電極 46 a に供給される電圧 V1 の値を、右側の電極 46 b に供給される電圧 V2 よりも高く設定しておくことにより、スイッチング部 30 の左側の区画 12 a で右側の区画 12 b よりも大きな静電力が作用する。その結果、スイッチング部 30 の重心 14 b に対し左右で非対称な駆動力が働くので、図 22 (b) に示すように、スイッチング部 30 が回転しながら移動を開始し、抽出面 32 が傾きながら左側の区画 12 a の側から剥がれ始める。したがって、本例の光スイッチング素子 10 においても上記の各実施の形態と同様に空気抵抗が少なく、スムーズにスイッチング部 30 を移動させることができる。

【0067】さらに、時刻 t22 に、コントロールユニット 66 により、電源ユニット 62 および 63 から左右のベース電極 46 a および 46 b に略同じ電圧 V3 の電力を供給するようにすると、図 23 (a) に示すよう

に、適当な角度までスイッチング部 30 が回転した状態でスイッチング部 30 が第 2 の位置まで移動する。そして、図 23 (b) に示すようにアドレス電極 42 がストッパ 48 e に当たり、第 2 の位置で停止する。この移動末期においても、上記の各実施の形態と同様にスイッチング部 30 は傾いた状態から平行な状態に回転し、その間の空間の空気を速やかに排出して停止する。また、本例の光スイッチング素子 10 においては、ベース電極 46 a および 46 b は、ストッパとなる部分 48 e が突出した非平坦な形状に加工されており、アドレス電極 42 がベース電極 46 a あるいは 46 b に密着しないようになっている。

【0068】さらに、スイッチング部 30 を第 2 の位置から第 1 の位置に移動するときは、図 24 に示したように時刻 t23 に右側のベース電極 46 b に対する電力供給を遮断し、左側のベース電極 46 a に対する電力を徐々に低下させることができる。これにより、右側の区画 12 b においては、ヨーク 52 の弾性力によってスイッチング部 30 がすぐに移動を開始し、これに対し、左側の区画 12 a においては、ベース電極 46 a とアドレス電極 42 との間に静電力が作用し、徐々にその力が低下していくようになる。したがって、スイッチング部 30 は第 2 の位置から移動を開始するときも適当な角度まで回転し、傾いた状態になった後に第 1 の位置に向かって移動する。したがって、第 2 の位置から第 1 の位置に移動する際も、空気抵抗が低減され、高速でスイッチング部 30 を動かすことができる。

【0069】以上に説明した光スイッチング素子 10 は、入射光をオンオフ制御可能な空間光変調装置としての機能を備えており、これらの光スイッチング素子 10 を単体で利用することはもちろん可能であり、さらに、アレイ状に配置して画像表示装置はもちろん、光通信、光演算、光記録などの多種多様な分野に応用することができる。そして、スイッチング部を移動する際にオン状態の向きから傾けることにより、スイッチング部の周囲の流体から受ける抵抗を大幅に低減することができる。このため、通常の空气中あるいは不活性ガス中などの雰囲気中で本発明の空間光変調装置は使用することが可能であり、高速動作が可能で、応答速度が速く、さらに信頼性の高い空間光変調装置を得ることができる。また、逆に、流体の抵抗を小さくできるので、空間光変調装置を駆動するための電力消費を低減することができる。

【0070】なお、以上の例では、エバネセント波を利用した光スイッチング素子を例に本発明を説明しているが、スイッチング部の抽出面に変わる平面要素を動かすことにより干渉特性を変化させて入射光を変調したり、偏光方向あるいは反射光の位相を変化させるなどのさまざまなタイプの空間光変調装置に本発明を適用できることはもちろんである。

【0071】また、以上の例では、薄膜材からなるヨー

クを弾性材として用いた例を説明しているが、もちろん、コイルばねなどの他の形状の弾性材を採用することも可能である。また、弾性材を用いずに、電極の組み合わせを増やしたり、あるいは静電力の向きを適当に変えることによってスイッチング部を第 1 の位置と第 2 の位置の間で移動する駆動力を得ることができ、その駆動力を非対称な状態にすることによりスイッチング部を傾けて移動させることができる。そして、上記にて開示したようなさまざまな効果を得ることができる。さらに、静電力に代わり、ピエゾ素子などの圧電素子を駆動源として用いることももちろん可能であり、この圧電素子の配置、動きなどを非対称にすることにより上記と同等の効果を得ることができる。

【 0 0 7 2 】

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の空間光変調装置は、入射光を変調可能な平面要素を備えたスイッチング部を第 1 の位置から第 2 の位置に移動する際に、平面要素の向きを第 1 の位置における第 1 の方向から傾いた状態にするようにしている。そして、移動初期、移動中あるいは移動末期の少なくともいずれかに傾いた状態にすることにより、スイッチング部の周囲に存在する空気あるいは不活性ガスなどの流体から受ける抵抗を低減することができる。このため、スイッチング部を移動する際の抗力が減り、静電力などを用いて、さらに高速でスイッチング部を動かすことができ、応答時間が短く、応答速度の早い空間光変調装置を提供することができる。また、抗力が低減されるので、逆に、消費電力を低減することも可能となる。そして、空気中などの一般的な環境条件で応答速度の速い空間光変調装置を提供できるので、画像表示装置はもちろん、さまざまな分野で本発明に係る空間光変調装置を適用することができる。また、高速で動作させるために真空チャンバーなどの特殊な設備は不要なので、低コストで高性能の空間光変調装置を提供することができる。

【 0 0 7 3 】さらに、スイッチング部を移動中のみならず、オフ状態の第 2 の位置においても傾いた状態で停止させておくことが可能である。スイッチング部を傾いた状態で停止すれば、傾いた状態から平行な状態に戻す時間および駆動力をさらに短縮することが可能であり、いっそう動作速度が速く、応答性能の良い空間光変調装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 の実施の形態に係るエバネセント光を用いた光スイッチング素子の概要を示す図であり、図 1 (a) はスイッチング部が第 1 の位置にあるオン状態を示し、図 1 (b) はスイッチング部が第 2 の位置にあるオフ状態を示す図である。

【図 2】図 1 に示す光スイッチング素子のスイッチング部の構成をアドレス電極の側から示す図である。

【図 3】図 1 に示す光スイッチング素子において、オン

状態（第 1 の位置）からオフ状態（第 2 の位置）へ移動する様子を順番に模式的に示す断面図である。

【図 4】図 1 に示す光スイッチング素子において、アドレス電極およびベース電極間の間隔を経過時間と共に示す図であり、図 4 (a) はオンからオフに移行する経過を示す、図 4 (b) はオフからオンに移行する経過を示す図である。

【図 5】第 1 の実施の形態に係る異なった光スイッチング素子の構成例を示す図である。

【図 6】第 1 の実施の形態に係る、さらに異なった光スイッチング素子の構成例を示す図である。

【図 7】第 1 の実施の形態に係る、さらに異なった光スイッチング素子の構成例を示す図である。

【図 8】第 1 の実施の形態に係る、さらに異なった光スイッチング素子の構成例を示す図である。

【図 9】第 1 の実施の形態に係る、さらに異なった光スイッチング素子の構成例を示す図である。

【図 1 0】図 1 に示した光スイッチング素子において、第 1 の方向に対し傾いた状態で第 2 の位置に停止する例を示す図である。

【図 1 1】図 1 0 に示した光スイッチング素子のさらに異なる例を示す図である。

【図 1 2】図 1 0 に示した光スイッチング素子のさらに異なる例を示す図である。

【図 1 3】本発明の第 2 の実施の形態に係る光スイッチング素子の概略構成を示す図であり、重心の位置をずらした例を示す図である。

【図 1 4】本発明の第 3 の実施の形態に係る光スイッチング素子の概略構成を示す図であり、アドレス電極の形状を非対称にした例を示す図である。

【図 1 5】図 1 4 に示した第 3 の実施の形態に係る光スイッチング素子の異なる例を示す図である。

【図 1 6】図 1 4 に示した第 3 の実施の形態に係る光スイッチング素子のさらに異なる例を示す図である。

【図 1 7】図 1 4 に示した第 3 の実施の形態に係る光スイッチング素子のさらに異なる例を示す図である。

【図 1 8】本発明の第 4 の実施の形態に係る電極を分割した光スイッチング素子の例を示す図である。

【図 1 9】図 1 8 に示す光スイッチング素子の動作を示す図であり、第 1 の位置および第 1 の位置から移動開始後の状態を示す図である。

【図 2 0】図 1 8 に示す光スイッチング素子の動作を示す図であり、移動中および第 2 の位置で停止した状態を示す図である。

【図 2 1】図 1 8 に示した光スイッチング素子の制御動作を示すタイムチャートである。

【図 2 2】図 1 8 に示した第 4 の実施の形態に係る光スイッチング素子の異なる例を示す図であり、第 1 の位置および第 1 の位置から移動開始後の状態を示す図である。

【図 2 3】図 2 2 に続き、移動中および第 2 の位置で停止した状態を示す図である。

【図 2 4】図 2 2 および 2 3 に示す光スイッチング素子の制御動作を示すタイミングチャートである。

【図 2 5】従来の液晶を用いた光スイッチング素子を示す図である。

【符号の説明】

10・・・空間光変調装置

12・・・区画

14・・・立体中心線

14b・・・重心

16・・・空気

20・・・導光部（カバーガラス）

22・・・全反射面

30・・・スイッチング部

31・・・バランスー

32・・・抽出面

33・・・マイクロプリズム

37・・・底面

38・・・隙間

40・・・駆動部

41・・・ポスト

42・・・アドレス電極（第 1 の電極）

46・・・ベース電極（第 2 の電極）

48・・・ストッパ

49・・・絶縁部材

50、52・・・ヨーク

60・・・ICチップ

10 61・・・直流電源部

62、63・・・電源ユニット

66・・・コントロールユニット

70・・・入射光

72・・・出射光

908・・・偏光板

903・・・ガラス板

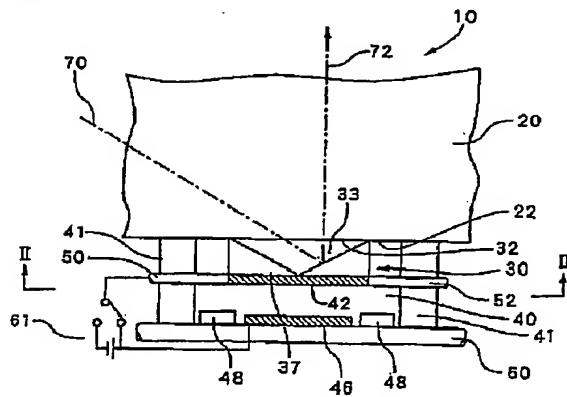
904、905・・・透明電極

906、907・・・液晶

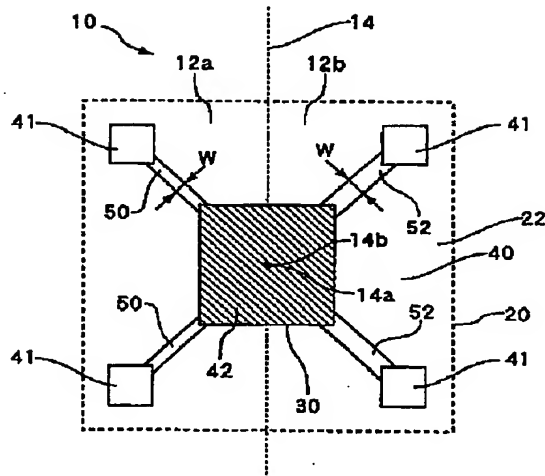
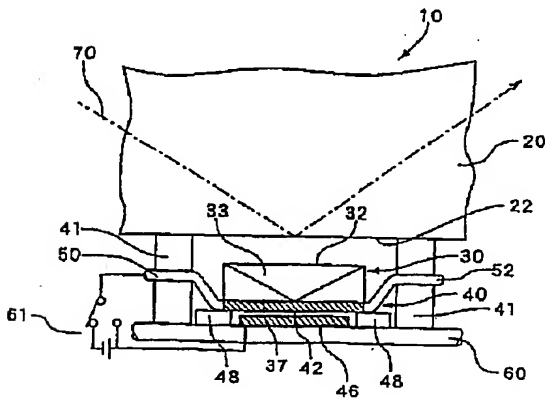
【図 1】

【図 2】

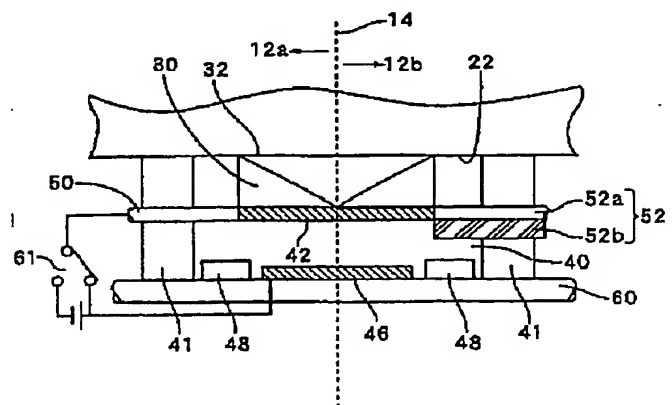
(a)



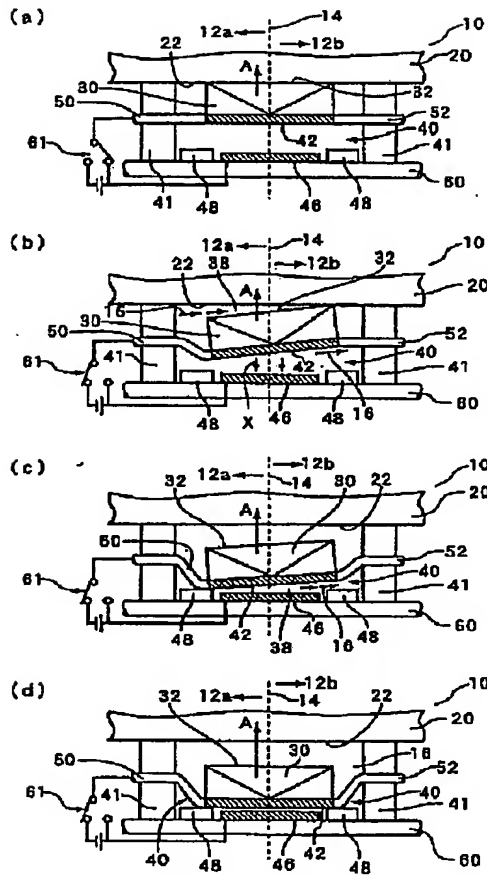
(b)



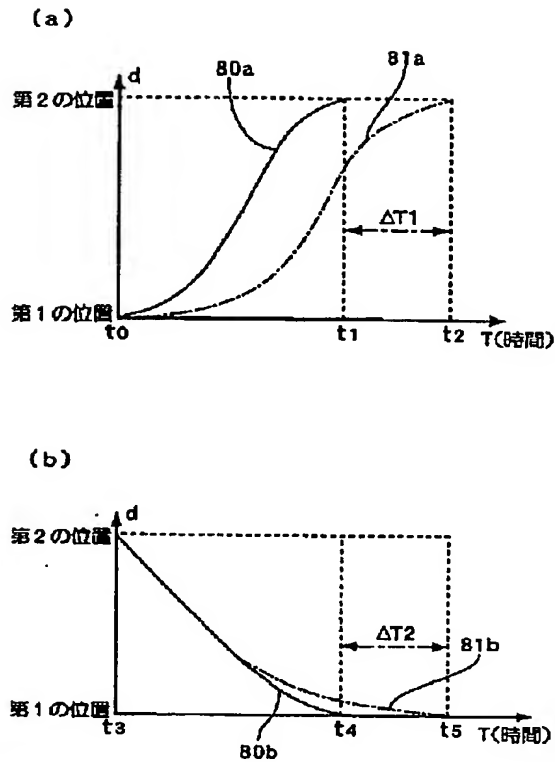
【図 7】



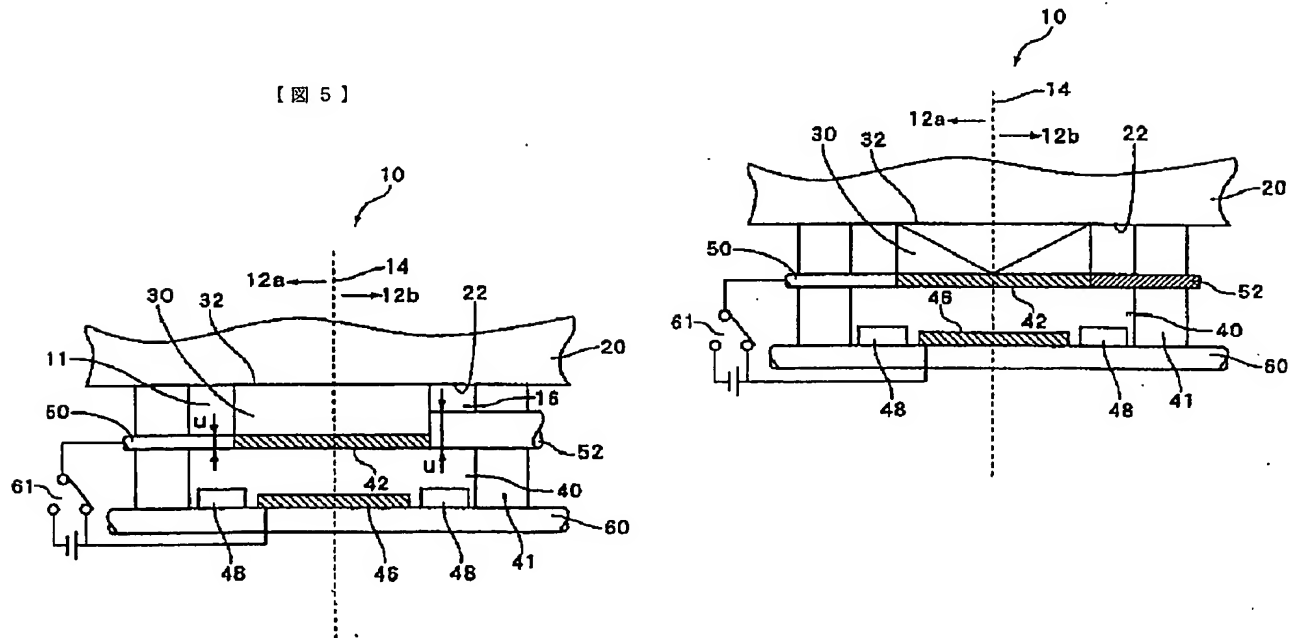
【 図 3 】



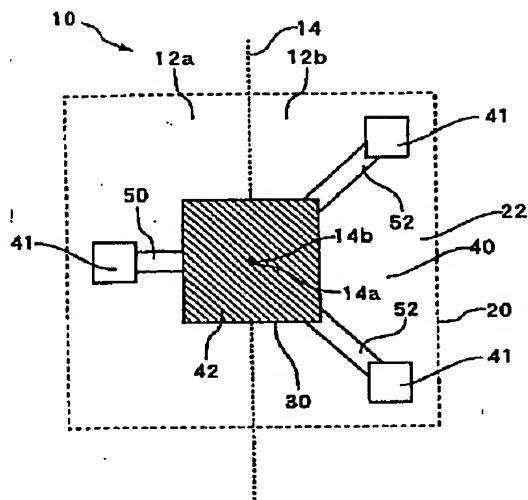
【 図 4 】



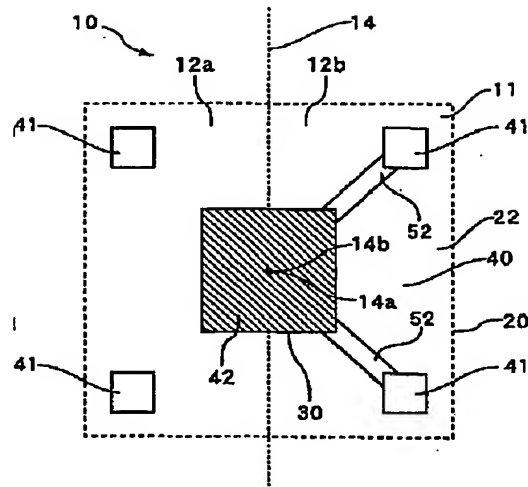
【 図 6 】



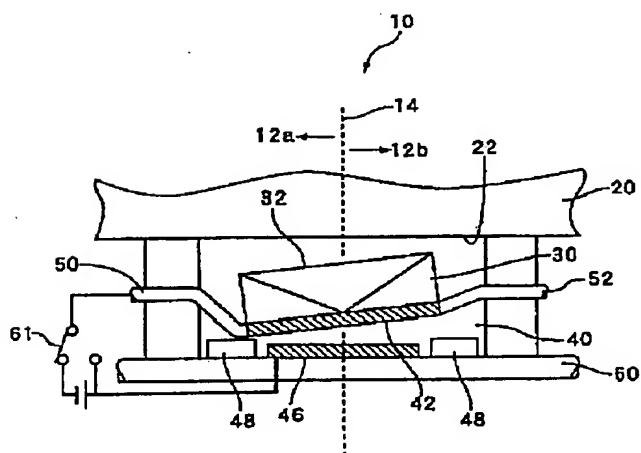
【 図 8 】



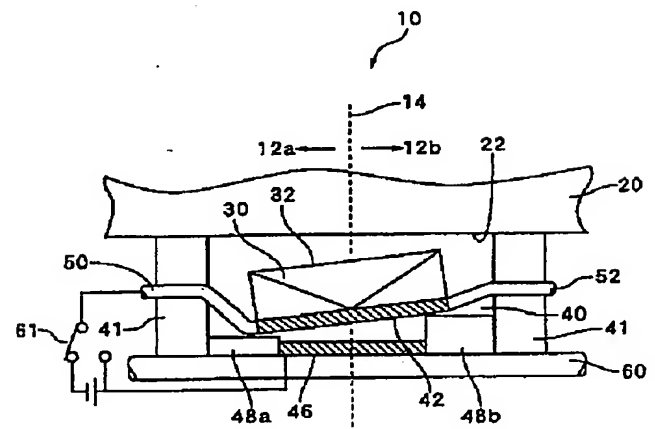
【 図 9 】



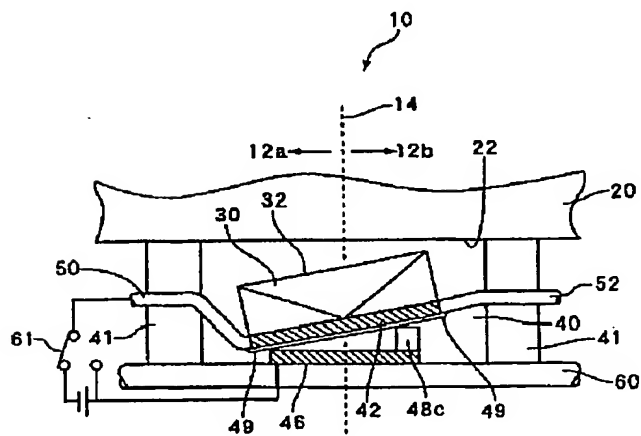
【 図 1 0 】



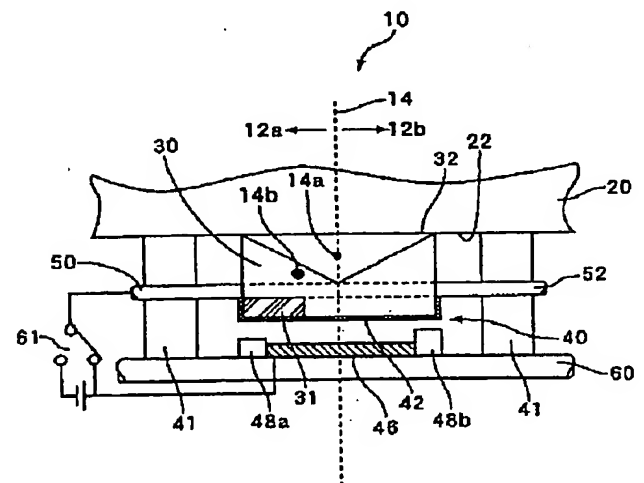
【 図 1 1 】



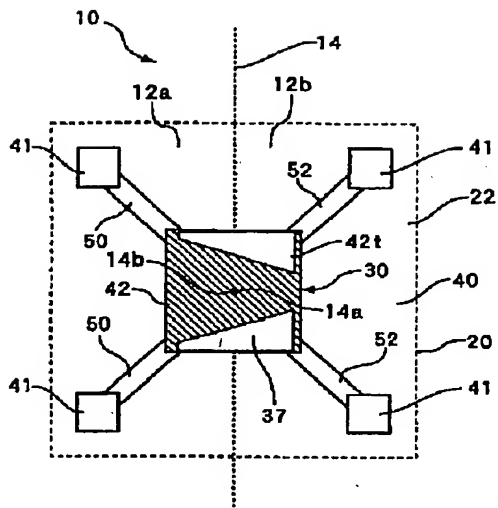
【 図 1 2 】



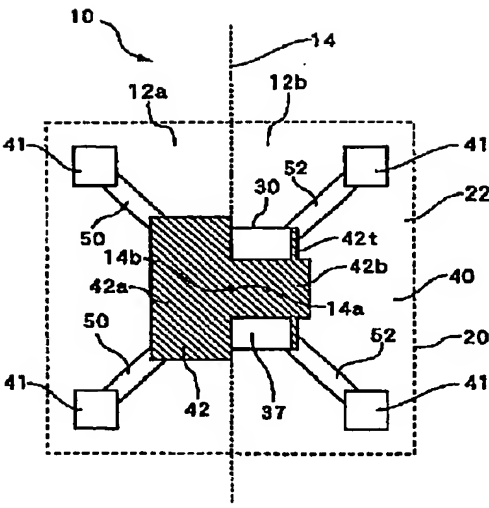
【 図 1 3 】



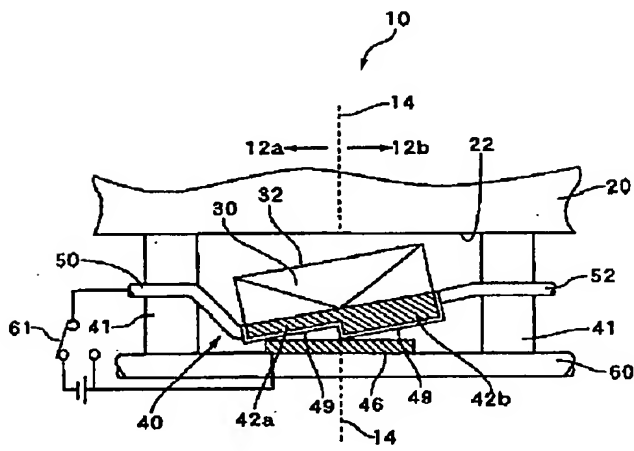
【図 1 4】



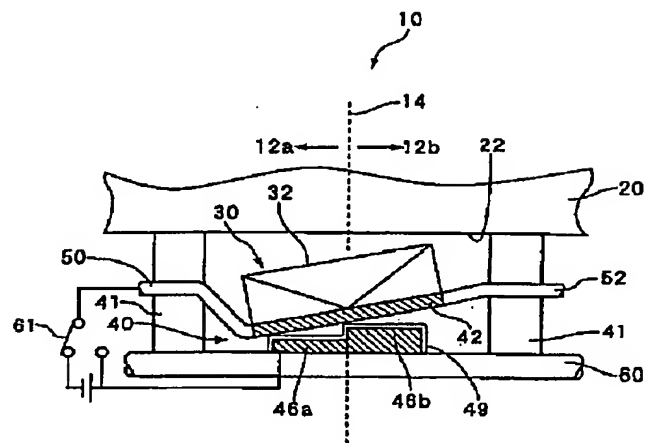
【図 1 5】



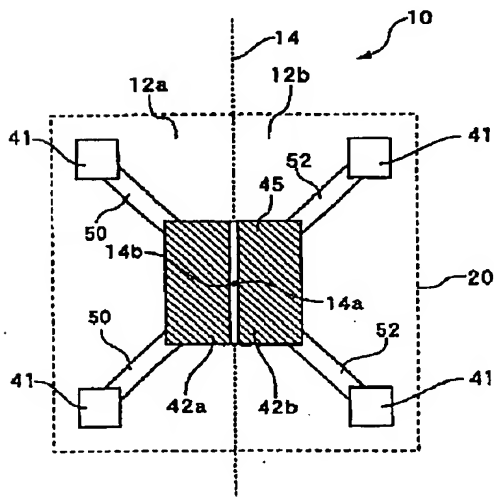
【図 1 6】



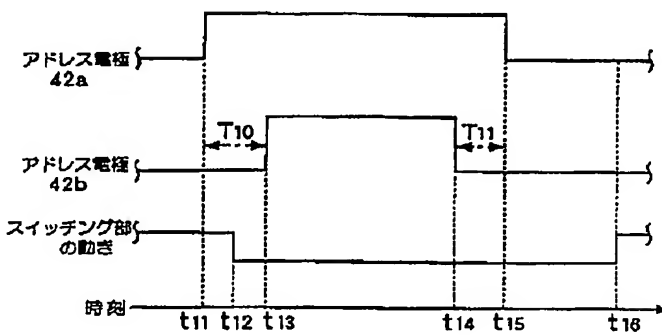
【図 1 7】



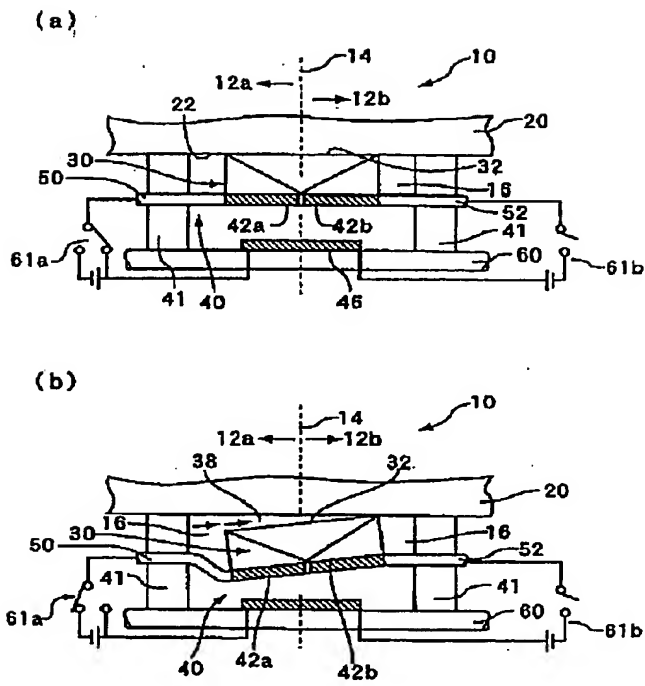
【図 1 8】



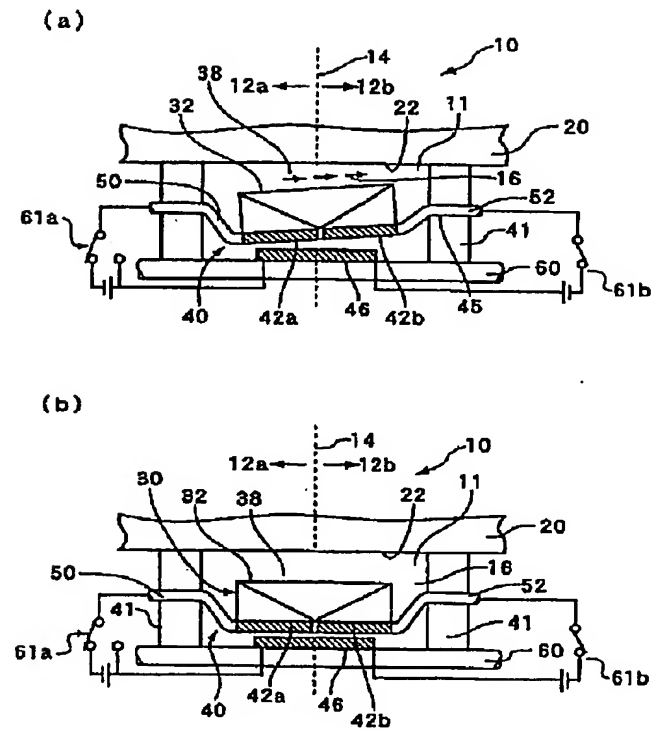
【図 2 1】



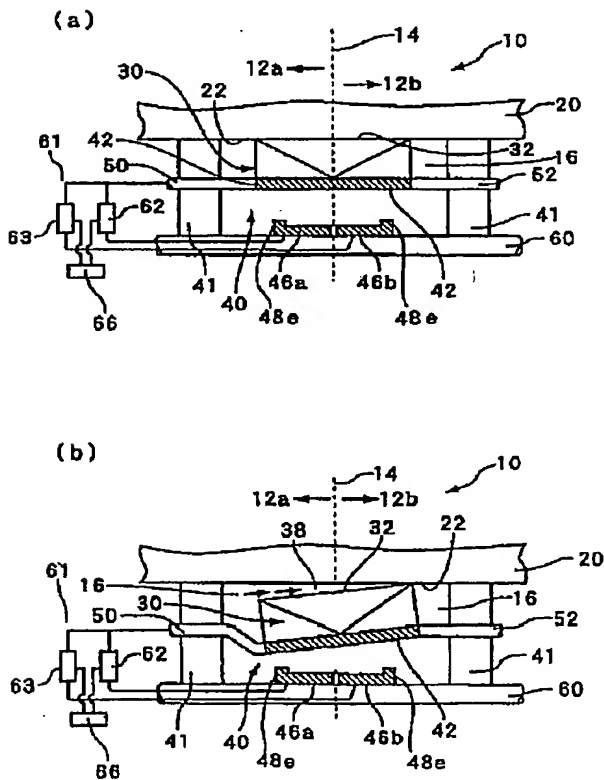
【 図 1 9 】



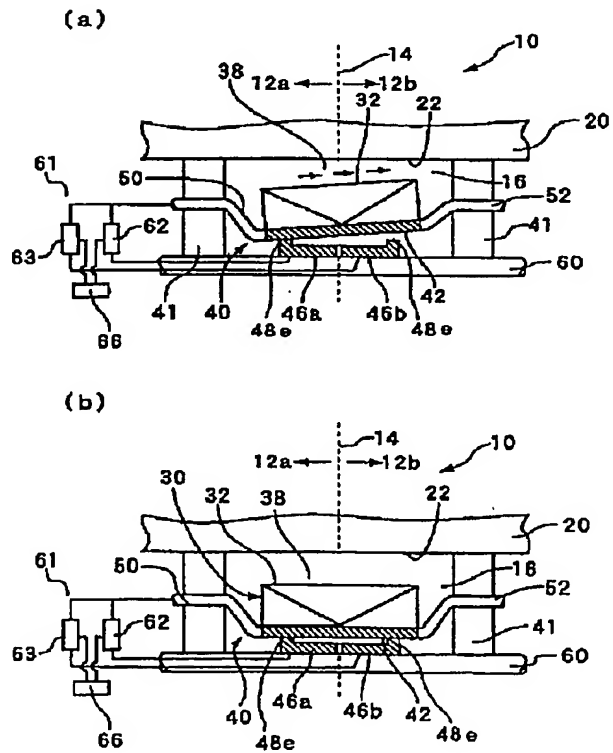
【 図 2 0 】



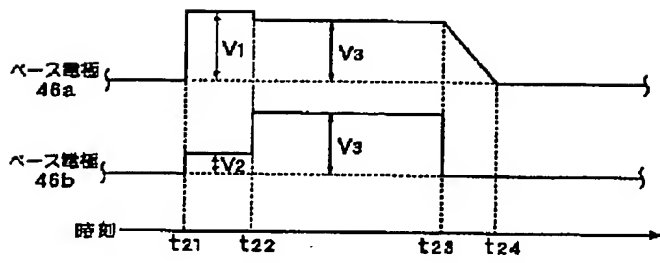
【 図 2 2 】



【 図 2 3 】



【 図 2 4 】



【 図 2 5 】

